

# BT · ET

, 9 ... 11

. 9 , 11

BT, NT, ET,

가

KAIST,

6

3

9

2

가가

KAIST

(2002)

NT				(1999)
	3 / ,			lithography stepper (1994)
BT				가 (AOTF) (2001)
BT				(1999)
BT				(1997)
ET				(1999)
ET	2 ,			(2001)
NT	ITO ITO Sputtering Target			ITO (2000)
ET				(1999)

9 가